## 明細書

# 眼鏡レンズ加工装置

### 技術分野

[000i] 本発明は、眼鏡レンズにりムレスフレームを取り付けるための穴を開ける眼鏡レンズ 加工装置に関する。

#### 背景技術

[0002] いわゆるツーボイントフレーム等のりムレスフレームを取り付けるための穴を眼鏡レンズに開ける加工は、従来はボール盤等により手作業で行われていたが、近年、これを自動的に行う眼鏡レンズ加工装置が提案されている(U 5 679 0124 (特開2 003 – 1453 28) 参照)。

## 発明の開示

## 発明が解決しようとする課題

- [000] 加工装置においては、眼鏡レンズに開けられる穴の内径を考慮して、直径1mm程の細いドリル、エンド・ル、等が穴開け具として使用される。このため、加工センター等で多数のレンズを連続して加工する場合、穴開け具が連続加工の途中で折れてしまっことがあり、これに気付かずに加工が続けられてしまっと、大量の加工不良レンズが発生してしまっ。
- [000a] 本発明は、上記従来技術の問題点に鑑み、穴開け具の折れによる加工不良レンズの発生を抑えることができる眼鏡レンズ加工装置を提供することを技術課題とする。 課題を解決するための手段
- [000c] 上記課題 を解決 するために、本発明は次のよっな構成 を備えることを特徴 とする。
  (1) 眼鏡 レンズ加工装置は、

眼鏡 レンズ にりムレスフレームを取り付けるための穴を開ける穴開け具を備える穴開け部と、

穴開け具が折れているか否かを検出する折れ検出部と、 を有する。

② (1)の眼鏡レンズ加工装置において、折れ検出部は、

### 接触子と、

接触子の動きを検知するセンサと、

接触子と穴開け具の先端とが接触するように,穴開け具を接触子に対して相対的に移動させる移動機構部と、を含む。

- (3) (2) の眼鏡レンズ加工装置において、センサは、穴開け具が配置された加工室の外側に配置されている。
- (4)(1)の眼鏡レンズ加工装置において、折れ検出部は、穴開け具の先端の有無を 非接触で検知するセンサを含む。
- (5) (4) の眼鏡レンズ加工装置において、センサは、穴開け具が配置された加工室の外側に配置されている。
- (6)(1)の眼鏡レンズ加工装置は、さらに、

レンズの周縁を研削又は切削する周縁加工具を備える周縁加工部と、

レンズに対して周縁加工部及び穴開け部を順次作動させ,穴開け前又は穴開け後毎に折れ検出部を作動させ,穴開け具の折れが検出されたときは,それ以降の周縁加工部及び穴開け部の作動を禁止する制御部と、を有する。

(7)(6)の眼鏡レンズ加工装置は、さらに、レンズを周縁加工部と穴開け部との間で搬送するレンズ搬送部を有し、

制御部は、穴開け具の折れが検出されたときは、それ以降のレンズ搬送部の作動を禁止する。

(8) (6) の眼鏡レンズ加工装置は、さらに、報知器を有し、 制御部は、穴開け具の折れが検出されたときは、報知器によりその旨を報知させる

#### 発明の効果

[0006] 本発明によれば、穴開け具の折れによる加工不良レンズの発生を抑えることができる。

図面の簡単な説明

[0007] [図1]本発明の実施形態である眼鏡レンズ加エシステムの概略構成図である。

[図2]周縁加工装置の概略構成図である。

[図3] 穴開け装置のレンズ保持機構の概略構成図である。

- [図4]穴開け装置の上下及び左右移動機構の概略構成図である。
- 「図5] 穴開け部の概略構成を示す外観図である。
- [図6] 穴 開け部の概略構成を示す断面図である。
- [図7] ドリル折れ検出部の概略構成図である。
- [図8]眼鏡レンズ加エシステムの制御系の概略プロック図である。
- 「図9]レンズの穴開けを説明する図である。
- 「図10」ドリル折れ検出部の変容例の概略構成図である。

## 発明を実施するための最良の形態

- [0008] 以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。図1は本発明の実施形態である眼鏡レンズ加エシステムの概略構成図である。
- [0009] 眼鏡レンズ加工システム1は、眼鏡レンズLEの周縁を研削又は切削(本形態では研削)する周縁加工装置100℃、レンズLEを搬送するレンズ搬送装置(ロボットハンド装置)200℃、レンズLEに穴を開ける穴開け装置300℃、左右両眼用のレンズLEが一対で収納されるレンズ収納トレイ401を複数個ストックするレンズストック装置400℃、各装置を制御するシステム制御部600℃、を備える。システム制御部600は、発注データを管理するホストコンピュータ(ホストPC)620に接続されている。システム制御部600に接続された警告ランプ610は、穴明け具の折れ等各装置に異常があった時に警告する。
- [0010] ストック装置4 00は、トレイ4 01が上下方向(垂直方向)に並べて載置される受渡用ステージ41 0及び受取用ステージ42 0と、ステージ41 0を上下方向に移動させる移動機構部412と、ステージ42 0を上下方向に移動させる移動機構部422と、トレイ4 0 1を挟持してステージ41 0か6ステージ42 0へ移動させるクランプアーム部43 0と、トレイ4 01に添付された作業番号のバーコードを読み取るバーコート読取器44 0と、を備える。ステージ41 0、42 0にはトレイ4 01を1 0個載置でき、1 0組のレンズLEを連続的に加工することができる。
- [0011] 周縁加工装置1 00及び穴開け装置3 00は、システム1のテーブル2 0上に設置されている。搬送装置2 00は、周縁加工装置1 00及び穴開け装置3 00とストック装置4 00との間に設けられた搬送路に沿って左右方向(水平方向)に移動可能に設置されて

いる。搬送装置2 00には上下スライト部2 14 が上下方向に移動可能に設けられ、上下スライドア82 14 には第1アームア82 16 が水平方向に回転可能に設けられ、第1アーム部2 16 には第2アーム部2 18 が水平方向に回転可能に設けられている。また、第2アーム部2 18 の先端には、レンズLEを吸着して保持する吸着部222 が設けられている。吸着部222 はエアーポンプに接続されており、エアーポンプの駆動によりレンズLEを吸着保持する。搬送装置2 00は、トレイ4 01から未加工のレンズLEを取り出し、周縁加工装置1 00及び穴開け装置3 00に順次搬送し、加工済みのレンズLEを再び同じ(元の)トレイ4 01に戻す。

- [0012] 図2 は周縁加工装置1 00の概略構成図である。レンズLEは、上下方向に延びるチャックシャフト1 皿 ,112 により挟持される。上側のチャックシャフト111は、サブベース1 02 の中央に備えられた移動機構部11 0により上下方向に移動され、また、モータ115 により回転される。下側のチャックシャフト112 は、メインベース1 01 に固定されたホルダ12 0に回転可能に保持されており、モータ123 によりチャックシャフト111と同期して回転される。
- [0013] レンズLEをチャックシャフト1 皿 ,112 により挟持させるときは、レンズLEに加工治 具であるかップ39 Oを粘着パッドにより取り付けておく。チャックシャフト112 の上端に は、カップ39 Oの基部を挿入するためのカップホルダ113 が取り付けられている。また 、チャックシャフト1 皿 の下端には、レンズ押さえ114 が取り付けられている。
- [0014] チャックシャフト1 皿 ,112 により挟持されたレンズLEは、砥石151が回転シャフトにそれぞれ取り付けられた周縁加工部15 QR,15 QLにより、2方向から研削される。砥石151は、粗加工用砥石、平仕上加工用砥石、ヤゲン仕上加工用砥石及び面取り加工砥石を持つ。周縁加工部15 QR,15 QLは左右対称であり、それぞれサブベース1 Q2 に備えられた移動機構により上下方向及び左右方向に移動される。サブベース1 Q2 の中央奥側には、レンズ形状測定部16 Qが収納されている。なお、周縁加工装置1 QQの構成は、US 57 1625 6 (特開平9-253999) のものと基本的に同様である。
- [0015] 次に、図3 ~7 により穴開け装置3 00の構成について説明する。図3 は穴開け装置 3 00のレンズ保持機構の概略構成図であり、装置3 00の内部を正面から見たときの 図である。レンズLEは、上下方向に延びるチャックシャフト3 11, 3 2 1 により挟持され

る。上側のチャックシャフト321は、ホルダ322 に回転可能に保持されており、ホルダ322 の上部に設けられたモータ323 により回転される。また、ベース3 Q1 に立設されたサブベース3 Q2 の上方にはブロック33 Qが固定されており、ブロック33 Qの前側にはホルダ322 がスライドレール331に沿って上下方向に移動可能に取り付けられている。ホルダ322 は、ブロック33 Qの上部に設けられたモータ333 により上下方向に移動される。これにより、チャックシャフト321は上下方向に移動される。下側のチャックシャフト311は、メインベース3 Q1 に固定されたホルダ312により回転可能に保持されており、モータ315によりチャックシャフト321と同期して回転される。

チャックシャフト311の上端には、レンズLEに固定されたかりプ39 0の基部を挿入するためのカップホルダ313が取り付けられている。チャックシャフト321の下端には、レンズ押さえ325 が取り付けられている。

- [0016] 穴開け部8 00は、移動機構部35 0により上下方向及び左右方向に移動される(詳しくは後述する)。図4は穴開け装置3 00の上下及び左右移動機構の概略構成図であり、装置3 00の内部を裏側から見たときの図である。メインベース3 01 には、上下方向に延びる2本のシャフト351が立設されており、移動支基353 がシャフト351 に沿って上下方向に移動可能に設けられている。サブベース3 02の上部にはブロック355 が固定されており、ブロック355 の上部に設けられたモータ357 の回転シャフトには上下方向に延びる送りねじ359 が連結されている。移動支基353 の裏面にはナットブロック36 0が固定されており、送りねじ359 の回転によりナットブロック36 0と共に移動支基353 が上下方向に移動される。
- [0017] 移動支基353 に固定されたモータ363 の回転シャフトには、左右方向に延びる送り ねじ365 が連結されている。送りねじ365 が回転すると、送りナットが形成された移動 ブロック37 0が左右方向に延びるシャフト369 にガイトされて左右方向に移動される。 この移動ブロック37 0に、穴開け部8 00が取り付け板373 を介して取り付けられている。これにより、穴開け部8 00は、モータ357 の正逆回転により上下方向に移動され、モータ363 の正逆回転により左右方向に移動される。
- [0018] 図5は穴開け部8 00の概略構成を示す外観図であり、図6は穴開け部8 00の概略 構成を示す断面図である。

移動機構部 350の取り付け板 373 には、穴開け部 800のベースとなる固定板 801 が固定されている。固定板 801 には前後方向 (Y方向) に延びるレール 802が取り付けられており、スライダー 803がレール 802上を摺動可能に設けられている。スライダー 803 には移動支基 804がネジ止めされており、固定板 801 に固定されたモータ 805 のボールネジ 805 を回転することにより移動支基 804が前後方向に移動される。

- [0019] 移動支基8 O4には、軸受け811により回転支基81 Oが回転可能に軸支されている。また、軸受け811の片側には、ギヤ813が回転支基81 Oに固定されている。ギヤ81 3は、アイドルギヤ814を介して、移動支基8 O4に取り付けられたモータ816の回転シャフトに固定されたギヤ815と繋がっている。つまり、モータ816の回転により、回転支基81 Oが軸受け811の軸を中心として回転される。
- [0020] 回転支基81 0の先端部には、穴開け・溝掘り用の加工具を保持する回転部83 0が設けられている。回転部83 0は、モータ8 05 により前後方向に移動される。回転部83 0の回転シャフト831の中央部にはプーリ832が取り付けられており、回転シャフト83 1は2つの軸受け834 により回転可能に軸支されている。また、回転シャフト831の一端には穴開け具であるドリル835がチャック部837 により取り付けられており、他端にはスペーサ838及び溝掘り用砥石836がナット839 により取付けられている。なお、ドリル835 の直径は、0.8mm程である。
- [0021] 回転シャフト831を回転するためのモータ84 Oは、回転支基81 Oに取り付けられた取付板841にネジ止めされている。モータ84 Oの回転シャフトには、プーリ843 が取り付けられている。プーリ832とプーリ843との間には回転支基81 O内部でベルト833が掛けられており、モータ84 Oの回転が回転シャフト831へ伝達される。
- [0022] 図7はドリル折れ検出部85 0の概略構成図である。ドリル折れ検出部85 0の支基85 1には、滑り軸受け852を介してシャフト853が上下方向に移動可能に保持されている。シャフト853 の下面853aは支基851より突出しており、ドリル835が接触される接触子となる。シャフト853 は、バネ854により常に下方向に付勢されている。支基851 の上部に設けられたマイクロスイッチ855は、シャフト853 の上端853bが一定量上方向に押し上げられることによりスイッチがON (通電)となるよっに配置されている。すなわち、ドリル835が折れていない場合、所定の初期位置に配置された回転部83 0が

一定距離分だけ上方向に移動されると、ドリル835の先端がシャフト853の下面853 a に接触してシャフト853を押し上げる。ドリル835の長さは既知であり、シャフト853 が一定距離分だけ上方向に移動されると、マイクロス不りチ855がONとなる。これによりドリル835が折れていないことが検出される。なお、シャフト853の動きを検知する検知器としては、マイクロス不りチ855に代えて遮光センサ等の光検知器を使用してもよい。

- [0023] なお、支基851は、穴開け装置300の加工室303を形成する仕切り305の上部に設けられている。シャフト853の下面853aは加工室303内にあるが、シャフト853の上端853bと電気素子であるマイクロス不ッチ855とは加工室303の外側に配置されている。加工室303内では、レンズLEの穴開け時に、図示なきエアーポンプから供給されるエアーがノズル307から吹き付けられ、レンズLEに付着する切り屑(加工粕)が吹き飛ばされる。また、レンズLEの溝掘り時には、ノズル308から水が噴射される。このため、加工室303内では切り屑や水が飛散する。電気素子であるマイクロス不少チ855は、切り屑や水から保護する必要があるため、加工室303の外側に配置されている。
- [0024] 次に、以上のよっな構成を持つ眼鏡レンズ加工システムの動作について、図8の制御系の概略ブロック図を使用して説明する。

作業者は、加工準備として、一対の未加工のレンズLEをトレイ4 01 に収納し、1 0個のトレイ4 01 をストック装置4 00のステージ41 0上に上下方向に並べて載置する。トレイ4 01 に収納されたレンズLEには、予めカップ39 0が固定されている。作業者は、システム制御部6 00の加工ス不ッチを押して加工システムを作動させる。

[0025] まず、ストック装置400が作動し、最上段にあるトレイ401に添付された作業番号が 読取器440に読み取られる。システム制御部600は、ホストPC620から作業番号に 対応した玉型データ、穴開けデータ(穴開け位置データ、穴開け方向データ)、等を 読み出し、周縁加工装置100及び穴開け装置300にそれぞれの加工に必要なデータを送る。ストック装置400により、最上段のトレイ401が所定の受渡位置に位置されると、搬送装置200は吸着部222によりレンズLEを吸着保持して周縁加工装置100に搬送する。周縁加工装置100では、レンズLEがチャックシャフト1皿、112により挟

持され、レンズ形状測定部160の作動によりレンズLEの前面及び後面の形状が測定される。また、穴開けを行う場合には、穴開け位置データ(例えば、レンズチャック中心に対する動径角0、動径長d)に基づいてレンズ形状測定部160によりレンズLEの前面側の穴開け位置(Z方向の位置)が測定される。この穴開け位置の測定結果は、穴開け装置300に送られる。

- [0026] レンズLEの形状の測定結果が得られると、周縁加工部150R, 150LによりレンズL Eの周縁が研削される。そして、周縁加工が終了すると、搬送装置200によりレンズL Eが周縁加工装置100から取り出され、穴開け装置300に搬送される。穴開け装置300では、チャックシャフト311上にレンズLEが載せられると、制御部380の制御によりモータ333が駆動され、チャックシャフト321が下方向に移動されてレンズLEが挟持される。
- [0027] 穴開けに当たり、制御部38 Oは、穴開け前にドツル折れ検出部85 Oによりドツル折れの有無を検出する。まず、移動機構部35 Oのモータ357,363及び穴開け部8 OOのモータ8 O5等を駆動制御し、図7に示したよっに、ドツル835 をシャフト853 の下面853aより下の初期位置に置いた後、モータ357 の駆動により一定距離分だけ上方向に移動させる。ドツル835 の先端が軸853 の下面853aに接触し、シャフト853 を押し上げることによりマイクロス不少チ855 がONとなれば、ドツル折れが無いことが検出される。制御部38 Oは、マイクロス不少チ855 からの出力信号を基にドツル折れが無いことを検出できれば、穴開けに移行する。
- 「0028」 穴開けについて説明する。穴開けデータは、ホストPC62 0からの入力データ(穴開け位置データ、穴開け方向データ)と周縁加工装置1 00のレンズ形状測定部16 0により得られたレンズLEの前面の位置データ(Z軸方向の位置)に基づいて、制御部380により決定される。制御部83 0は、モータ31 5及びモータ323 を駆動制御してチャックシャフト311,321により挟持されたレンズLEを回転させ、モータ357,363及び805等を駆動制御して、図9のようにドリル835の先端をレンズLEの穴開け位置P1に位置させる。また、XーZ方向に角度 山の方向データがあるときは、モータ816を駆動制御してドリル835を角度 机だけ傾斜させる。この状態で、ドリル835を回転させながらドリル835の先端が角度 机方向に進むよっに移動機構部350の各モータ

を制御することにより、レンズLEに穴が開けられる。なお、x-Z方向に対する角度データがあるときは、レンズLEの回転角度を制御することにより行えるにの詳細はUS 6 79 0124 (特開 $_2$  00s-145328)を参照)。穴開け時には、ノズル $_3$  07 からエアーが噴出され、ドリル $_835$  及びレンズLEの穴に付着した切り屑が吹き飛ばされる。

「0029」 穴開けが終了すると、搬送装置2 00によりレンズLEが穴開け装置3 00から取り出され、同じ(元の)トレイ4 01の元あった位置に戻される。続いて、同じトレイ4 01にあるもっ片方のレンズLEが同様に搬送され、周縁加工装置1 00による周縁加工と穴開け装置3 00による穴開けとが行われる。トレイ4 01に収納された一対のレンズLEの加工が終了すると、加工済みのレンズLEが入れられたトレイ4 01はクランプアーム部43 0によりステージ42 0まで移動され、ステージ42 0上に載置される。続いて、次のトレイ4 01に入っているレンズLEを加工すべく、2段目のトレイ4 01が所定の受渡位置まで移動され、そのトレイ4 01に入れられたレンズLEが搬送装置2 00により周縁加工装置100及び穴開け装置3 00に搬送され、同様に加工が行われる。なお、加工指示データに溝堀加工があるときは、穴開け装置3 00の穴開け部8 00が持つ溝掘り用砥石836により溝掘りが行われる。

こ<sup>5</sup>して、複数のトレイ4 01に入れられたレンズLEが連続して加工される。この間、作業者は加工システムに常時ついていなくてもよく、他のシステムの作業準備を行<sup>5</sup>ことができる。

[00s 0] なお、穴開け月のドリル835 は、直径 0.8 mmと細いので、多数のレンズLEを加工していくっちに折れることがある。ドリル835 は根元から先端にかけて一様な径となっているので、その構造上、根元から折れる。制御部38 0は、穴開けを行っ前毎に、ドリル折れ検 出部85 0によりドリル折れの有無を検出するために、ドリル835 をシャフト853の下面853a より下の初期位置に置いた後、モータ357 の駆動により一定距離分だけ上方向に移動させる。前の加工でドリル折れがあった場合、ドリル835 を一定距離分だけ上方向に移動させてもシャフト853 を押し上げることができないので、マイクロスイッチ855 がONとならない。制御部38 0は、ドリル835 を上方向に移動させてもマイクロスイッチ855 のON信号(通電信号)が無いときは、ドリル835 が折れていると判定する。制御部830は、ドリル835 が折れていることを検出すると、その後の加工を禁

止(停止)させると共に、穴開け装置3 00の前面に設けられた表示器3 8 1 にその旨のエラーメッセージを表示する。また、ドリル835 が折れている旨のエラー信号をシステム制御部6 00に送る。システム制御部6 00は、警告ランプ61 0を点灯してシステムの異常を作業者に警告すると共に、周縁加工装置1 00及び搬送装置2 00の作動を禁止(停止)させる。作業者は、警告ランプ61 0の点灯と表示器3 8 1のエラーメッセージとによりドリル折れを知ることができ、ドリル835 を交換することができる。これにより、ドリル折れによる大量の加工不良レンズの発生を抑えることができる。なお、ドリル折れ検出部8 5 0の作動は、穴開け前毎ではなく、穴開け後毎に行ってもよい。

- [00s1] 以上説明した実施形態は、種々の変容が可能である。例えば、図7に示したドリル 折れ検出部85のにおいては、移動機構部35のによりドリル835を上方向に移動させ てシャフト853を押し上げる構成としたが、この移動を相対的に逆にしてもよい。すな わち、ドリル折れ検出部85のをドリル835の先端に当たる位置まで移動させる機構を 設けることで、同様にドリル折れが無いときにマイクロスイッチ855がのNとなるようにし てもよい。
- [0032] また、ドリル折れの検出は、ドリル835 の先端の有無を非接触で検知する検知器を用いて行っことも可能である。例えば、図1 Oに示すよっに、加工室3 O3 の外側に静電容量センサ86 Oを配置し、ドリル折れ検出時にはドリル835 の先端を静電容量センサ86 Oに近接させる。ドリル835 が折れているときには、その先端が静電容量センサ86 Oに近接しないので、制御部38 Oは、静電容量センサ86 Oの出力信号の違いからドリル折れの有無を検出することができる。
- [00s3] また、上記の実施形態では、穴開け部 8 0 0 及び ドリル折れ検 出部 8 5 0 を周縁加工 部 1 5 0 R, 1 5 0 L と別に設けた構成としたが、U S 679 0 i 2 4 (特開 2 0 0s 145328)のよう に周縁加工装置 1 0 0 にこれらをすべて設けた構成としてもよい。また、周縁加工部は、レンズ L E を 2 方向から研削するものではなく、一方向から研削するものでもよい。また、トレイ4 0 1 に入れたレンズ L E を 連続して供給する構成としては、ベルトコンベア式のものでもよい。

## 請求の範囲

[1] 眼鏡レンズ加工装置は、

眼鏡 レンズ にりムレスフレームを取り付けるための穴を開ける穴開け具を備える穴開け部と、

穴開け具が折れているか否かを検出する折れ検出部と、 を有する。

[2] 請求項1の眼鏡レンズ加工装置において、折れ検出部は、

接触子と、

接触子の動きを検知するセンサと、

接触子と穴開け具の先端とが接触するように,穴開け具を接触子に対して相対的に移動させる移動機構部と、を含む。

- [3] 請求項2の眼鏡レンズ加工装置において、センサは、穴開け具が配置された加工室の外側に配置されている。
- [4] 請求項1の眼鏡レンズ加工装置において、折れ検出部は、穴開け具の先端の有無 を非接触で検知するセンサを含む。
- [5] 請求項4の眼鏡レンズ加工装置において、センサは、穴開け具が配置された加工室の外側に配置されている。
- [6] 請求項1の眼鏡レンズ加工装置は、さらに、

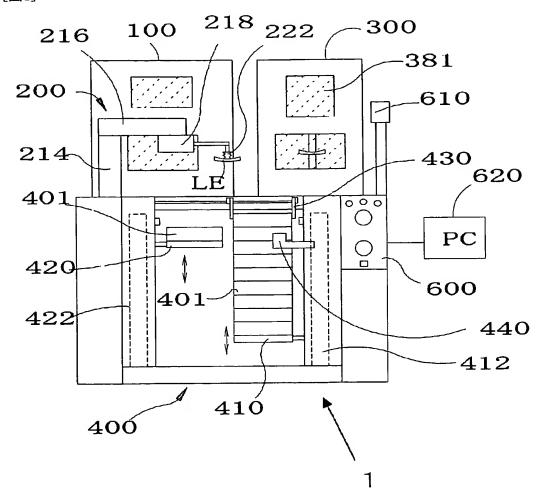
レンズの周縁を研削又は切削する周縁加工具を備える周縁加工部と、

レンズに対して周縁加工部及び穴開け部を順次作動させ,穴開け前又は穴開け後毎に折れ検出部を作動させ,穴開け具の折れが検出されたときは,それ以降の周縁加工部及び穴開け部の作動を禁止する制御部と、を有する。

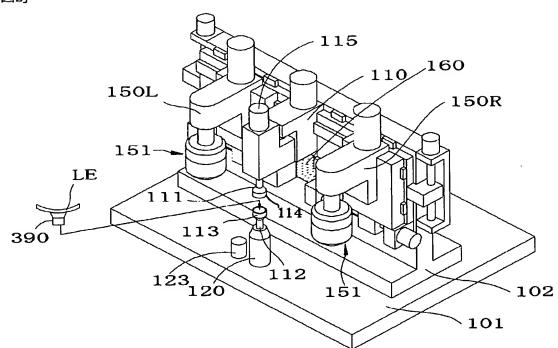
[7] 請求項6の眼鏡レンズ加工装置は、さらに、レンズを周縁加工部と穴開け部との間で搬送するレンズ搬送部を有し、

制御部は、穴開け具の折れが検出されたときは、それ以降のレンズ搬送部の作動を禁止する。

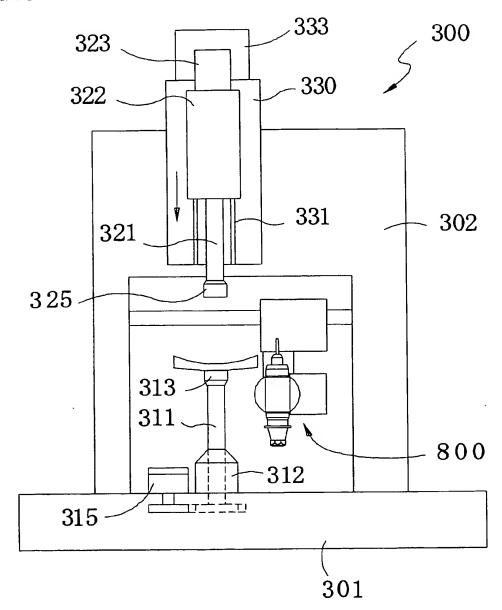
[8] 請求項6の眼鏡レンズ加工装置は、さらに、報知器を有し、 制御部は、穴開け具の折れが検出されたときは、報知器によりその旨を報知させる [図1]



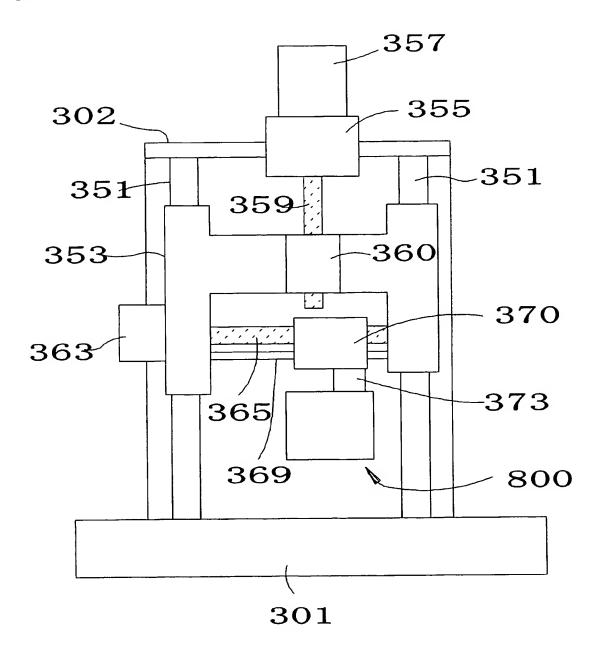
[図2]



[図3]

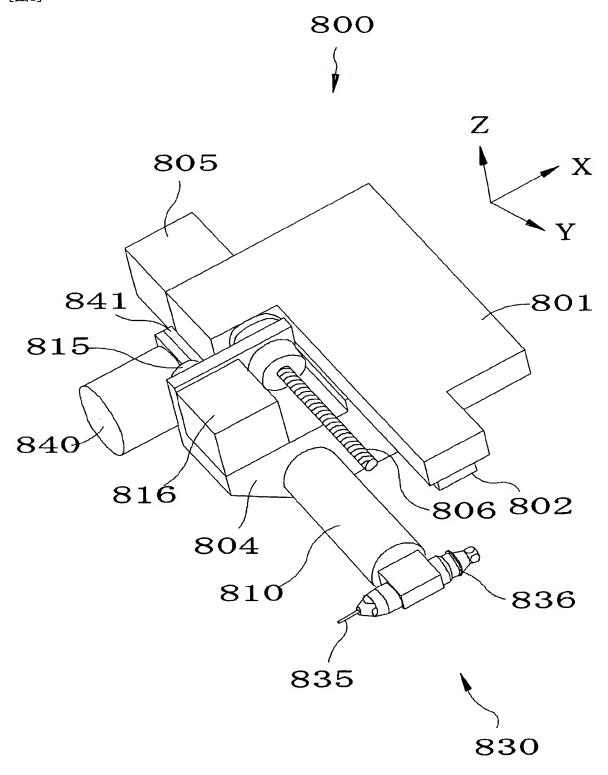


[図4]



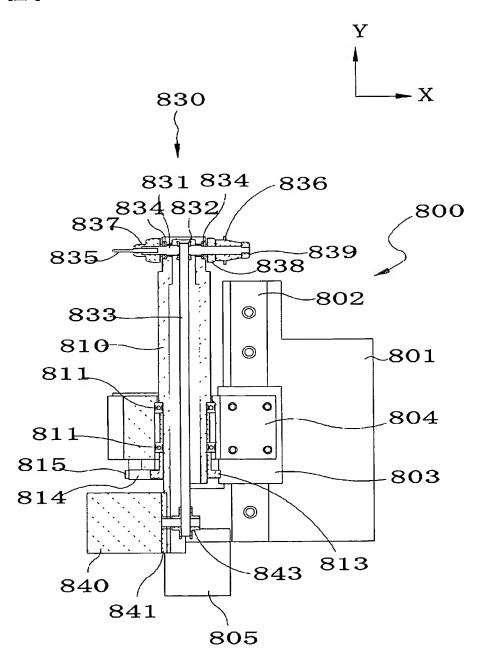
WO 2006/025463 PCT/JP2005/015936

[図5]

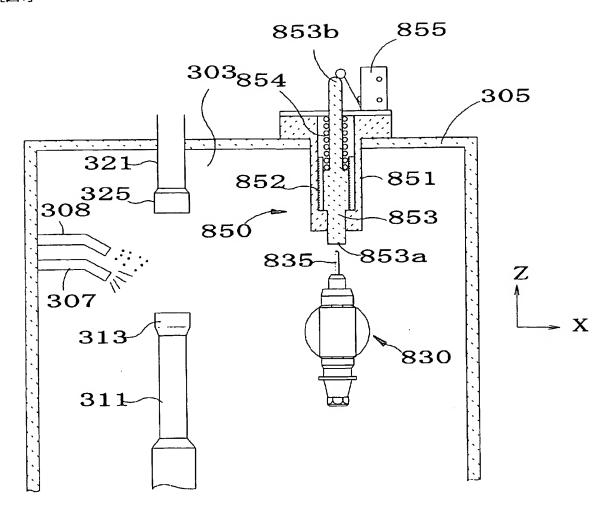


WO 2006/025463 PCT/JP2005/015936

[図6]

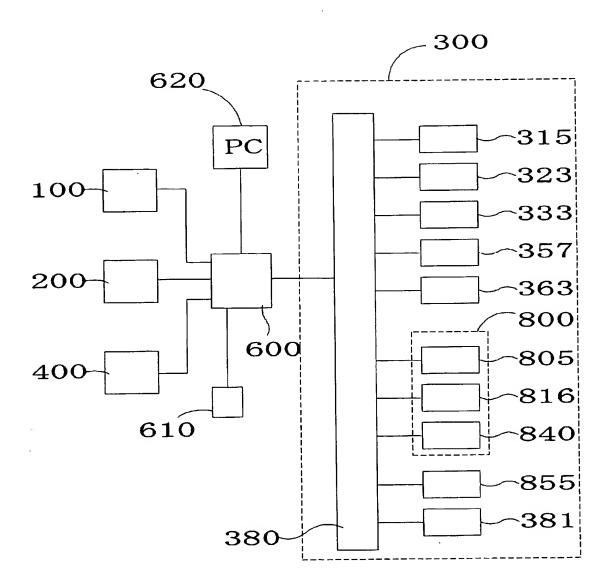


[図7]

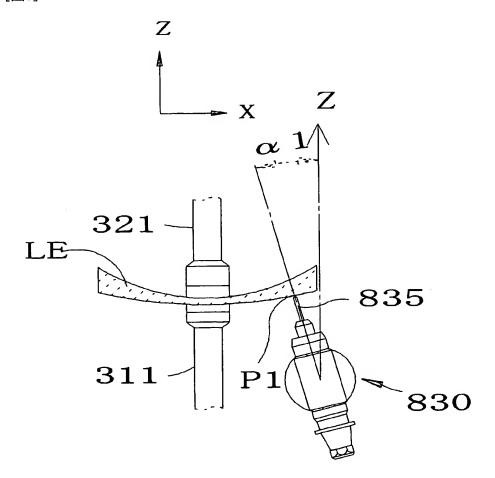


WO 2006/025463 PCT/JP2005/015936

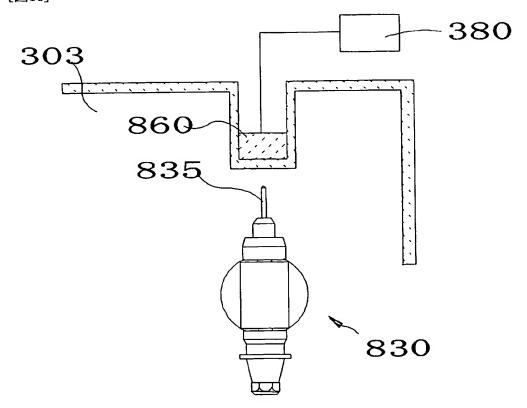
[図8]



[図9]



[図10]



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International applic kmon No.

PCT/JP2005/015936

	ATION OF SUBJECT MATTER	C02C12/00	D24E1/14			
<b>B23B49/00</b> (2006.01)	(2006.01), <b>B24B9/14</b> (2006.01),	GU2C13/UU (2006.01), L	520F1/1 0			
(2000.01)						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEA						
Minimum docum	entation searched (classification system followed by class (2006.01), <b>B24B9/14</b> (2006.01),	ssification symbols)	R26F1/16			
(2006.01)	(2000.01), B24B9/14 (2000.01),	G02C13/00 (2000.01), 1	)2U1 1/1U			
(2000.01)						
Discussion a	earched other than minimum documenta on to the exten	that such documents are included = the	- fields searched			
Jitsuyo		uyo Shinan Toroku Kbho	1996-2005			
Kokai Jit		oku Jitsuyo Shinan Kbho	1994-2005			
Elecatonic d. ta b	ase consulted during the international search (name of d	ata base and where prace of le somrch te	rms used)			
Electronic a mo	ase consults aming the international section (name of the	and outs and, where plan equit, sometimes				
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Catagory	Citation of document, with indication, where app	proprieto, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Category						
Y	JP 2004-009201 A (Toshiba Co 15 January, 2004 (15.01.04),	rp ),	1-3			
	Claims; Par. Nos. [0022] to [	0024];				
	all drawings	3,				
	(Family: none)					
v	JP 9-085585 A (Nissin Kogyo	Co. Itd.)	1 - B			
Y	31 March, 1997 (31.03.97),	co., Ltd.),	1 - 5			
	Claims; Par. Nos. [0002], [00	03]				
	(Family: none)					
Y	JP 2000-343310 A (Mori Se <sub>1</sub> ki	Co. Itd)	. 0			
¥	12 December, 2000 (12.12.00),	Co., Ltd.),	1 - β			
	Claims; Par. Nos. [0004], [00	05], [0010]	:			
	(Family: none)					
XI Further do	cumen are listed IE the continua non of Box C	Scc patent family annex				
	gories of cited documents:	'T" later document published after the inte				
	efining the general state of the art which is not considered icular relevance	date and not in conflict with the applic the principle or theory underlying the i				
	cation or patent but published on or after the international	'X" document of particular relevance; the				
filing date  "L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is  considered novel or cannot be constep when the document is taken alo						
cited to establish the publication date of another citation or other 'Y" document of particular		'Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive				
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		combined with one or more other such	documents, such combination			
"P' document published prior to the international filing date but later than		being obvious to a person skilled in the '&' document member of the same patent				
. are proving date elamined at the parties of the same parent family						
	Date of the actual completion of the international search  Date of mailing of the international search report					
25 November, 2005 (25 . 11 . 05) 06 December , 2005 (06 . 12 . 05)						
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer	<del></del>			
Japanes	e Patent Office					
Facsimile No.						
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)						

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/JP2005/015936

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	JP 2004-130407 A (Fanuc Ltd.),	1 - B
e	30 April, 2004 (30.04.04), Claim 9 & US 2004/0068394 Al & EP 1407853 Al	

#### 国際調査報告

発明の属する分野の分類 (国際特非分類 (IPC) )

IntCl B23B49/cc (2006 01), B24B9/14 (2006 01) G02C13/00 (2006 01) B26F1/16 (2006 01)

### 調査を行った分野

調査を行った最小限袋料 (国際特許分類 (IPC))

IntCl B23B49/00 (2006 01), B2 ± B9/14 (2006 01), CC 2C13/00 (2006 01), B26F1/16 (2006 01)

#### 最小限資料以外の姿料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 日本 国公 開実用新案公報 1922-1996年

日本 国実用新案登録公報

1971-2005牛1996-2005年

日本 国登録 実用新案公軸

1994-2005年

国際調査で使用した電プテータへ一ス (テータへースの名称、調査に使用した用格)

C 関連すると記められる又献				
引用文献の カテコリー*	引用文献名 及ひ一部の箇所か関連するときは その関連する箇所の表示	関連 ずる 訪水の範囲の番号		
Y	JP 2004-009201 A (株式会社東芝) 2004 01.15, 特許請求の範囲、 段落 [0022] - [0024]、全図 (7 アミリーなし)	1-8		
Y	JP 9-085585 A(日信工業株式会社) 1997. 03 31,特許請求の範囲、 段落 [0002]、[0003] (ファミ Vー-なし)	1-8		
Y	JP 2000-343310 A (株式会社森精機製作所) 2000. 12 12, 特許請求の範囲、段落 [0004]、 [0005]、 [0010] (7 アミルーなし)	1~8		

#### 反 C欄の続きにも文献か列挙されている。

π パテントファミリ- に関する別紙を参岬。

引用文献のカテコリー

- 「Aj特に関連のある文献ではなく、一般的技伽水準を示す 「TJ国際ttl願日又は優先日後に公表された文献であって もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるか、国際出願日 以後に公衷されたもの
- 「Lj優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献 (理由を付す)
- roj 口頭による開示 使用 展示等に言及する文献
- rp」国際出願日前で かつ優先権の主張の基礎となる 24願

- の目の役に公表された文献
- 出願 t 矛盾するものてはなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみて発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献 t 他O l 以 上の文献との、当業者にとって自明てある組合せに よって進歩性かないと考えられるもの
- 「&j 同一パテントファミリ- 文献

国際調査を完T した日 国際調査報告の発送 日 25 11 2005 06 12 2005 3 2 1 5 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官 (権限のある職員) 日本国特許庁 (ISA/JP) 田村 嘉章 郵便番号100-8915 電話番号 03-3581-110] 内線 3 3 2 4 東京都千代田区霞か関三丁目4番3号

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2005 ノ015936

		L	
C (続き).	関連 すると認 められる文献		
引用文献 り カテゴリーォ			関連 する 請求の範囲の番号
A	JP 2004-130407 A (ファナック株式会社) 2004/0068394 Al & EP 1407853 Al	2004. 04. 30, 請求項 9 & US	1-8
	1.5.4/ 2.1.0 (第.2ページの練を) /2.0.0.5年		